## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/13389

|  |  |  |   | 03/13303   |
|--|--|--|---|--|
|  | A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> F16F15/16, B30B15/06, B23Q1/16     |  |   |  |
| Inc.   | or 110110,10, 500513,00, 823Q  | 1/10   |   |  |
| According to   | o International Patent Classification (IPC) or to both nat                                 | tional alassification  | od IDC  |  |
|  |  | nonal classification an  | id IPC  |  |
| Minimum do   | S SEARCHED ocumentation searched (classification system followed b                         | ov classification symbo  | ols)  |  |
| Int.   | Cl <sup>7</sup> F16F15/16, B30B15/06, B23Q   | 1/16   | •   |  |
|  |  |  |   |  |
| Documentati  | ion searched other than minimum documentation to the                                       | aviant that such door  | mente are included                                | in the fields seembed                                      |
| Jitsu  | iyo Shinan Koho 1922-1996  | Jitsuvo Shina  | n Toroku Koho                                     | 1996–2004  |
| Kokai  | Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004  | Toroku Jitsuy  | o Shinan Koho                                     | 1994-2004  |
| Electronic d   | ata base consulted during the international search (name                                   | e of data base and, wh   | ere practicable, sear                             | rch terms used)  |
| 1  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
| C. DOCU  | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |   |  |
| Category*  | Citation of document, with indication, where ap  | propriate, of the relev  | ant passages                                      | Relevant to claim No.                                      |
| A  | US 5544576 A (SANKYO SEISAKU   | SHO CO.),  |   | 1-5  |
|  | 13 August, 1996 (13.08.96),<br>Full text; Figs. 5, 6                                       | •  |   |  |
|  | & JP 7-116897 A  |  | •   |  |
|  | Full text; Figs. 5, 6<br>& DE 4437958 A & KR   | 160532 B   |   |  |
|  | & IT 94840855 A  | 100001   |   | •  |
| Y  | US 5544577 A (SANKYO SEISAKU   | SHO CO.),  |   | 1-5  |
|  | 13 August, 1996 (13.08.96),  |  |   |  |
|  | Full text; Figs. 5 to 8<br>& JP 7-116898 A   |  |   |  |
| ·  | Full text; Figs. 5 to 8  | 160504 =   |   |  |
| <b>.</b> .   | & DE. 4437957 A & KR<br>& IT 94840856 A  | 160534 B   |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   | •  |
| X Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.              |  |  |   |  |
|  | i fatel documents.   |  |   |  |
| considered to be of particular relevance   |  | understand the p   | principle or theory und                           |  |
| date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is                         |  | considered nove  |   | claimed invention cannot be<br>red to involve an inventive |
| cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) |  | "Y" document of par  | rticular relevance; the                           | claimed invention cannot be p when the document is         |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means                       |  | combined with  | one or more other such<br>ing obvious to a person | documents, such  |
| "P" docum  | ent published prior to the international filing date but later<br>se priority date claimed |  | ber of the same patent                            |  |
| Date of the actual completion of the international search Date                                     |  | Date of mailing of the   |   |  |
| 15 January, 2004 (15.01.04) 27 January, 20   |  |  | ary, 2004 (2                                      | 27.01.04)  |
| Name and mailing address of the ISA/   |  | Authorized officer   |   |  |
| Japanese Patent Office   |  | A SALINO ALCO SALINO ASSESSMENT A |   |  |
| Facsimile No.  |  | Telephone No.  |   |  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/13389

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| Y         | JP 2001-277059 A (Canon Inc.),<br>09 October, 2001 (09.10.01),<br>Full text; all drawings<br>(Family: none)               | 4                     |
| Y         | DE 2264974 A (FRIED KURUPP GMBH.),<br>09 October, 1975 (09.10.75),<br>Full text; all drawings<br>(Family: none)           | 1-5                   |
| A         | EP 1083364 A (UNISIA JECS CORP.), 14 March, 2001 (14.03.01), Figs. 1 to 3 a JP 2000-283236 A Figs. 1 to 3 a WO 00/58643 A | 1,5                   |
|           |   | ·                     |
| -         |   |                       |

### A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. cl' F16F15/16, B30B15/06, B23Q1/50

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. cl7 F16F15/16, B30B15/06, B23Q1/50

## 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

| C. 関連すると認められる文献 |   |                  |  |
|-----------------|---|------------------|--|
| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   | 関連する<br>請求の範囲の番号 |  |
| Y               | US 5544576 A (SANKYO SEISAKUSYO CO) 1996. 08. 13,全文, 図5, 図6 & JP 7 -116897 A,全文、図5, 図6 & DE 4437958 A & KR 160532 B & IT 94840855 A | 1-5              |  |
| Y               | US 5544577 A (SANKYO SEISAKUSYO CO) 1996. 08. 13,全文, 図5-図8 & JP 7-116898 A,全文、図5-図8 & DE 4437957 A & KR 160534 B & IT 9484085       | 1 — 5            |  |

#### IX C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 27. 1. 2004 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 15.01.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3 W 8817 日本国特許庁 (ISA/JP) 藤井 昇 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 6352

| C (続き)          | 関連すると認められる文献   |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー* |  | 関連する 請求の範囲の番号     |
| N/ 39-4         | が  | Mはいノーン市でKTIAン、田・コ |
| Y               | JP 2001-277059 A (キャノン株式会社)<br>2001.10.09,全文,全図 (ファミリーなし)  | 4                 |
| Y               | DE 2264974 A (FRIED KURUPP GMB<br>H) 1975.10.09、全文、全図 (ファミリーなし)  | 1-5               |
| A.              | EP 1083364 A (UNISIA JECS CORPO RATION) 2001. 03. 14、図1~図3 & JP 2 000-283236 A, 図1~図3 & WO 00/586 43 A | 1, 5              |
|                 |  |                   |

#### 明細書

#### 回転軸用バランサ機構

#### 5 技術分野

本発明は、軸支持部に回動自在に支持された回転軸に、この回転軸により支持 される部材から作用する回転モーメントを軽減する為のバランサ機構に関するも のである。

#### 10 背景技術

従来、インデクサー装置、クランクプレス装置、ロボットアーム等の装置には、 回転軸が軸支持部に回動自在に支持され、この回転軸に、テーブルユニット、可 動盤、アーム部等の部材が支持されている。

例えば、インデクサー装置においては、テーブルユニットに固定された1対の 15 回転軸が軸支持部に回動自在に支持され、この回転軸に電動モータから駆動力が 入力されて、テーブルユニットが回動駆動される。

テーブルユニットには、前記回転軸の軸心と直交する軸回りに回動可能なターンテーブルとその駆動機構が設けられ、このターンテーブルにワークが着脱自在に装着され、ワークに機械加工が施される。

20 通常、インデクサー装置にセットするワークとしては、種々の形状・サイズの ワークを想定しているため、テーブルユニット及びテーブルユニットに装着した ワークの回動中心(回転軸の軸心)と重心とを一致させることは難しい。それ故、 このテーブルユニット及びワークの偏荷重による回転モーメントが回転軸に作用 し、電動モータの負荷が大きくなる。

25 そこで、テーブルユニット等にバランスカウンタを取り付け、テーブルユニット及びワークの回動中心と重心とを一致させることが考えられるが、テーブルユニットとワークを回動・回動停止させる際の応答性が悪くなる。

こうした課題は、インデクサー装置だけでなく、クランクプレス装置やロボッ

トアーム等、軸支持部に回動自在に支持された回転軸に、この回転軸により支持される部材から回転モーメントが作用する種々の装置の課題でもある。

ところで、テーブルユニット及びワークの回動中心と重心とが一致しない場合、 回転軸に作用する回転モーメントの大きさは、回転軸(テーブルユニット及びワ ーク)の回動角度に応じて変化する。

5

10

15

20

25

特開2001-277059号公報には、付圧機構を備えた回転テーブルが開示されている。この付圧機構においては、回転軸の端部にエア作動孔が形成され、その孔の壁面に第1,第2受圧面が形成されている。回転軸のエア作動孔にエア供給部材が挿入され、そのエア供給部材の第1又は第2ポートから供給した加圧エアを第1又は第2受圧面が受けて、回転軸に第1又は第2回転方向へ回転モーメントが作用する。こうして、回転テーブル及びワークの偏荷重による回転モーメントの少なくとも一部を相殺するバランシング用回転モーメントを発生させる。

しかし、この回転テーブルでは、回転軸の端部にエア作動孔を形成し、その孔の壁面に第1,第2受圧面を形成し、エア供給部材を設け、そのエア供給部材をエア作動孔に挿入し、また、エア通路と加圧エア供給装置も必要となるため、構造が複雑化して製作コストが高価になる。また、回転軸の回転角度に応じて変化する回転モーメントに対応するために、エアバルブと制御装置を設け、エア作動孔に供給する加圧エアの圧力を調節して、バランシング用回転モーメントを調整することもできるが、一層、構造が複雑化して製作コストが高価になる。

本発明の目的は、ガススプリングを用いて、回転軸に作用する回転モーメントの少なくとも一部を相殺するバランシング用回転モーメントを回転軸に作用させ、前記回転モーメントを簡単に且つ確実に軽減すること、回転軸を駆動する駆動機構の負荷を軽減すること、回転軸により支持された部材を回動・回動停止させる際の応答性をよくすること、前記回転モーメントの大きさに応じた大きさのバランシング用回転モーメントを回転軸に作用させること、構造を簡単化すること、回転軸に支持された部材からその回転軸に回転モーメントが作用する種々の既存装置に容易に取り付けて使用できるようにすること、等である。

2

#### 発明の開示

5

10

15

20

25

本発明は、軸支持部に回動自在に支持された回転軸に、この回転軸により支持される部材から作用する回転モーメントを軽減する為のバランサ機構において、ガススプリングと、前記軸支持部側の静止部材に、前記ガススプリングの一端部を回動自在に連結する第1連結部と、前記回転軸の端部又は回転軸の端部に固定された回転部材のうち回転軸の軸心に対して偏心した位置に、前記ガススプリングの他端部を回動自在に連結する第2連結部とを備え、前記ガススプリングにより回転軸に前記回転モーメントの少なくとも一部を相殺するバランシング用回転モーメントを作用させるように構成したことを特徴とするものである(請求の範囲第1項)。

この回転軸用バランサ機構は、インデクサー装置においてワークを着脱自在に装着するテーブルユニットであって回転軸の軸心に対して偏心した位置に設けられたテーブルユニットを回動可能に支持する回転軸、クランクプレス装置において可動盤を上下に往復駆動するクランク機構のクランク軸を回転可能に支持する回転軸、ロボットアームにおいてアーム部を回動可能に支持する回転軸等々、回転軸に支持された部材から回転モーメントが作用する回転軸を備えた装置に適用することができる。

この回転軸用バランサでは、ガススプリングの一端部が、第1連結部により軸支持部側の静止部材に回動自在に連結され、ガススプリングの他端部が、第2連結部により回転軸の端部又は回転軸の端部に固定された回転部材のうち回転軸の軸心に対して偏心した位置に回動自在に連結されている。ガススプリングの一端部 (第1連結部) に対して他端部 (第2連結部) が加圧エアにより弾性付勢されており、回転軸の軸心と第1連結部の回動軸心を通る直線上に、第2連結部の回動軸心がない場合に、ガススプリングにより、回転軸に前記回転モーメントの少なくとも一部を相殺するバランシング用回転モーメントを作用させて、前記回転モーメントを軽減することができる。

このように、ガススプリングを用いて、回転軸に前記回転モーメントの少なく とも一部を相殺するバランシング用回転モーメントを作用させて、前記回転モー

メントを簡単に且つ確実に軽減でき、それ故、回転軸を駆動する駆動機構の負荷を軽減し、回転軸により支持された部材を回動・回動停止させる際の応答性をよくすることができる。しかも、バランサ機構はガススプリングと第1,第2連結部を有する簡単な構成となるため、製作コスト的に有利になる。更に、回転軸に支持された部材からその回転軸に回転モーメントが作用する種々の既存装置に容易に取り付けて使用できるようになり、汎用性に優れたものになる。

5

10

また、前記回転モーメントの大きさは回転軸の回動角度に応じて変化するが、 その回転軸の回動角度に応じて、第2連結部の位置とガススプリングの姿勢が変 化し、ガススプリングから回転軸に入力される力の入力位置と方向が変化する。

それ故、回転軸の軸心から、回転軸により支持される部材の重心へ向く方向と、 第2連結部の回動軸心へ向く方向とを略一致させるようにして、ガススプリング により前記回転モーメントの大きさに応じた大きさのバランシング用回転モーメ ントを回転軸に作用させることができる。

次に、本発明の構成の好ましい構成、実施可能な構成について説明する。

15 前記回転軸の軸心と、第1連結部の回動軸心と、第2連結部の回動軸心とを平行にする(請求の範囲第2項)。ガススプリングの両端部を第1,第2連結部により静止部材と回転軸の端部又は回転部材に連結した状態で、回転軸を円滑に回動させることができ、ガススプリングより回転軸にバランシング用回転モーメントを確実に発生させることができる。

20 前記第2連結部は前記回転軸の端部又は回転部材から回転軸の軸心方向へ突出する連結軸部を有し、この連結軸部を介してガススプリングの他端部を回転軸又は回転部材に回動自在に支持する(請求の範囲第3項)。回転軸(第2連結部)が回動した場合に、ガススプリングの他端部分が回転軸又は回転部材と干渉するのを防止することができる。

25 ガススプリングを有する連結アームであって、そのガススプリングを介して伸縮可能な連結アームを設け、このアーム部材の一端部を、第1連結部により軸支持部側の静止部材に回動自在に連結し、アーム部材の他端部を、第2連結部により回転軸の端部又は回転軸の端部に固定された回転部材のうち回転軸の軸心に対

して偏心した位置に回動自在に連結する(請求の範囲第5項)。

ガススプリングを必要以上に大型化することなく、ガススプリングを確実に組み付け、そして、そのガススプリングにより前記バランシング用回転モーメントを確実に作用させることができる。

5

10

15

20

25

#### 図面の簡単な説明

図1は本発明の実施形態に係るバランサ機構を備えたインデクサー装置の正面図である。図2はバランサ機構の側面図である。図3は図2のIII-III 線断面図である。図4は回転軸の回動角度が約80度のときのバランサ機構の側面図である。図5は回転軸の回動角度が180度のときのバランサ機構の縦断面図である。図6は回転軸に作用するバランシング用回転モーメント等の説明図である。図7は回転軸の回動角度に応じて回転に作用するバランシング用回転モーメントを示す図表である。図8は変更形態に係るバランサ機構の縦断面図である。図9は別の変更形態に係るバランサ機構の縦断面図である。図10は更に別の変更形態に係るバランサ機構の側面図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について説明する。本実施形態は、工作機械により機械加工を施すワークを着脱自在に装着するインデクサー装置に、本発明の回転軸用バランサ機構を適用した場合の一例である。尚、図1の矢印 a と b を上方と左方として説明する。

図1に示すように、インデクサー装置1は、テーブルユニット2、テーブルユニット2に固定された左右1対の回転軸3,4、回転軸3を回動自在に支持する軸支持部を含む左軸支持機構5、回転軸4を回動自在に支持する軸支持部を含む右軸支持機構6、テーブルユニット2と回転軸3,4を回転軸3,4の軸心A回りに回動駆動する電動モータ7aを有する回動駆動機構7、本案特有の回転軸用バランサ機構8(以下、バランサ機構8という)を備えている。

回動駆動機構7は右軸支持機構6の近くに設けられ、この回転駆動機構7から

回転軸4に駆動力が入力されて、テーブルユニット2が回動駆動される。テーブルユニット2には、回転軸3,4の軸心Aと直交する軸回りに回転可能なターンテーブルとその駆動機構(図示略)が設けられ、このターンテーブルにワークWが着脱自在に装着され、ワークWに機械加工が施される。

5 さて、テーブルユニット2及びテーブルユニット2に装着したワークWの重心 Gが回転軸3,4の軸心Aと一致しない場合、回転軸3,4には、このテーブル ユニット2及びワークWの偏荷重による回転モーメントM1が作用する。

バランサ機構8は、軸支持機構5,6に回動自在に支持された回転軸3,4に、この回転軸3,4により支持される部材(テーブルユニット2及びワークW)から作用する回転モーメントM1を軽減する為の機構である。

バランサ機構8について詳細に説明する。

10

15

20

25

図1~図5に示すように、バランサ機構8は、ガススプリング20と、軸支持機構5側の静止部材10(フレーム等)に、ガススプリング20の一端部(下端部)を回動自在に連結する第1連結部40と、回転軸5の左端部に固定された回転部材15のうち回転軸3の軸心Aに対して偏心した位置に、ガススプリング20の他端部(上端部)を回動自在に連結する第2連結部45とを備え、回転軸3の軸心Aと、第1連結部40の回動軸心Bと、第2連結部45の回動軸心Cとが平行になるように構成してある。

回転軸3の左端部は軸支持機構5の左端から外部へ露出し、回転部材15は回転軸3の軸心Aを中心とする円板部材からなる。回転部材15の嵌合穴15aに回転軸3の左端部が嵌合され、複数のボルト16により締結されている。

図2~図5に示すように、ガススプリング20は、シリンダ部材21と、シリンダ部材21の内部に進退移動自在に装着された筒状の出力部材22と、シリンダ部材21の内部に形成されたエア作動室23を有する。エア作動室23には加圧エアが充填されており、その加圧エアにより、シリンダ部材21に対して出力部材22が略上方へ弾性付勢されている。

シリンダ部材21は、上半部の大径筒部21aと下半部の小径筒部21bを有し、このシリンダ部材21の下端部にブラケット25が設けられている。シリン

6

ダ部材21の内部にシリンダ部材21の約2/3の長さのロッド部材30が配設され、このロッド部材30の下端部がシリンダ部材21の下側端壁に固定されている。ロッド部材30には加圧エア充填穴30aが上側から形成され、ロッド部材30の上端部には鍔部30bが形成されている。

5

10

15

20

25

出力部材22は、簡部22aと、簡部22aの上端部に内嵌され固定された端壁部材22bを有し、この出力部材22の上端部にブラケット26が設けられている。出力部材22の簡部22aの下側に挿通孔22cが形成され、その挿通孔22cにロッド部材30がスライド自在に挿通されている。簡部22aにロッド部材30の鍔部30bがスライド自在に内嵌されている。簡部22aと端壁部材22bの間がシール部材32でシールされ、簡部22aと鍔部30bの間がシール部材33でシールされている。

出力部材22は、シリンダ部材21の大径筒部21aに直動型のボールベーリング31を介して進退移動自在に支持され、また、出力部材22の下部は、シリンダ部材21の小径径筒部21bに摺動自在に内嵌される。出力部材22の下側において、シリンダ部材21と出力部材22とロッド部材30とで囲まれた空間に空気を出し入れする呼吸孔21cがシリンダ部材21に形成されている。

前記加圧エア充填孔30aと、その上側においてシリンダ部材21とロッド部材30とで囲まれた空間がエア作動室23に形成されている。尚、出力部材22の端壁部材22bには、エア作動室23に加圧エアを充填するためのチェック弁35が設けられ、シリンダ部材21には、ボールベーリング31にグリースを注入する為のグリースニップル36が設けられている。

第1連結部40は、静止部材10よりも左方へ突出する連結軸部41を有し、この連結軸部41を介してガススプリング20の下端部のブラケット25が静止部材10に回動自在に支持されている。静止部材10にブロック部材11が複数のボルト12で固定され、このブロック部材11に連結軸部41が左方へ突出した状態でボルト42で固定され、ブラケット25がベアリング43を介して連結軸部41に外嵌され回動自在に支持されている。尚、ブラケット25には、ベアリング43にグリースを注入する為のグリースニップル37が設けられている。

7

第2連結部41は、回転軸3の左端部に固定された回転部材15から回転軸3の軸心方向(左方)へ突出する連結軸部46を有し、この連結軸部46を介してガススプリング20の上端部のブラケット26が回転部材15に回動自在に支持されている。回転部材15のうち回転軸3の軸心Aに対して偏心した位置に連結軸部46が左方へ突出した状態でボルト47で固定され、ブラケット26がベアリング48を介して連結軸部46に外嵌され回動自在に支持されている。尚、ブラケット26には、ベアリング48にグリースを注入する為のグリースニップル38が設けられている。

5

15

25

次に、回転軸 3 に作用するバランシング用回転モーメントM 2 について、図 6 に基づいて説明する。尚、軸心Aと軸心B間の距離をp、軸心Aと軸心C間の距離 ( 軸心Aに対する軸心Cの偏心量) をm、 $\angle$  A C B の角度を $\theta$ 、ガススプリング 2 0 による付勢力をF とする。

図6に示すように、軸心Aと直交する任意の鉛直平面において、回転軸3と回転部材15が回動したときの軸心Cの軌跡は円tとなり、m:p=1:8とした場合、 $\theta$ は0~約8度の範囲で変化する。Cが最も下側に位置したとき(図2参照)の回転軸3の回動角度  $\theta$  aを0度とした場合、回転軸3の回動角度  $\theta$  aが0度又は180度の場合に $\theta$ は最小角度0度になり、回転軸3の回動角度  $\theta$  aが90度又は270度の場合に $\theta$ は最大角度約8度になる。

ガススプリング 2 0 から回転部材 1 5 には、略下側からガススプリング 2 0 の 20 長さ方向向きの力 F が入力される。

この力Fに対してAとD間の長さLがVバーとなり、回転軸3にバランシング 用回転モーメンFM2=F×L=F×p×Sin  $\theta$  が作用する。

このとき、 $\theta$ を0度~8度の範囲で1度ずつ変化させた場合のM2の値は図7のようになり、 $\theta$ が0度~約8度の範囲で大きくなる程、バランシング用回転モーメントM2も大きくなる。

次に、バランサ機構8の作用・効果について説明する。

この回転軸用バランサ機構8では、ガススプリング20が設けられ、そのガススプリング20のシリンダ部材21の下端部が、第1連結部40により軸支持機

構5側の静止部材10に回動自在に連結され、ガススプリング20の出力部材22の上端部が、第2連結部45により回転軸3の左端部に固定された回転部材15のうち回転軸3の軸心Aに対して偏心した位置に回動自在に連結され、ガススプリング20の下端部(第1連結部40)に対して上端部(第2連結部45)が加圧エアにより略上方へ弾性付勢されている。

5

10

25

回転軸3と回転部材15が回動すると、ガススプリング20のシリンダ部材2 1に対して出力部材22が伸縮しながら、ガススプリング20が前後に傾動して 姿勢が変化し、回転軸3の軸心Aと第1連結部40の回動軸心Bを通る直線上に、 第2連結部45の回動軸心Cがない場合に、ガススプリング20により、回転軸 3に前記回転モーメントM1の少なくとも一部を相殺するバランシング用回転モーメントM2が作用する。

回転軸3の軸心Aから、回転軸3により支持される部材(テーブルユニット2 及びワークW)の重心Gへ向く方向と、第2連結部45の回動軸心Cへ向く方向とを略一致させるようにしてある。

20 つまり、回転軸 3 の回動角度  $\theta$  a が増加していくと、回転モーメントM 1 が増加していき、バランシング用回転モーメントM 2 も増加していく。また、回転軸 3 の回動角度  $\theta$  a が減少していくと、回転モーメントM 1 は減少していき、バランシング用回転モーメントM 2 も減少していく。

以上説明したように、このバランサ機構8によれば、ガススプリング20を用いて、前記回転モーメントM1の少なくとも一部を相殺するバランシング用回転モーメントM2を回転軸3に作用させて、回転モーメントM1を簡単に且つ確実に軽減することができ、それ故、回転軸4を駆動する回転駆動機構7の負荷を軽減し、回転軸3,4により支持されたテーブルユニット2及びワークWを回動・

回動停止させる際の応答性をよくすることができる。

5

10

15

20

25

しかも、バランサ機構8はガススプリング20と第1,第2連結部40,45 を有する簡単な構成となり、製作コスト的に有利になる。更に、回転軸に支持された部材からその回転軸に回転モーメントが作用する種々の既存装置に容易に取り付けて使用できるようになり、汎用性に優れたものになる。

また、前記回転モーメントM1の大きさは回転軸3の回動角度 $\theta$ aに応じて変化するが、その回転軸3の回動角度 $\theta$ aに応じて、第2連結部45の位置とガススプリング20の姿勢が変化し、ガススプリング20から回転軸3に入力される力の入力位置と方向が変化して、ガススプリング20により前記回転モーメントM1の大きさに応じた大きさのバランシング用回転モーメントM2を回転軸3に確実に作用させることができる。

また、回転軸3の軸心Aと、第1連結部40の回動軸心Bと、第2連結部45の回動軸心Cとが平行であるので、ガススプリング20の両端部を第1,第2連結部40,45により静止部材10と回転部材15に連結した状態で、回転軸3を円滑に回動させることができ、ガススプリング20より回転軸3にバランシング用回転モーメントM2を確実に発生させることができる。

更に、第2連結部45は回転部材15から回転軸3の軸心方向(左方)へ突出する連結軸部46を有し、この連結軸部46を介してガススプリング20の上端部を回転部材15に回動自在に支持したので、回転軸3(第2連結部45)が回動した場合に、ガススプリング20の上端部分が回転軸3や回転部材15と干渉するのを防止することができる。

次に、前記実施形態を部分的に変更した変更形態について説明する。尚、前記 実施形態と基本的に同じものには同一符号を付して説明を省略する。

(1) 図8に示すように、このバランサ機構8Aにおいて、第2連結部45Aは、回転軸3Aの左端部のうち回転軸3Aの軸心Aに対して偏心した位置に、ガススプリング20の上端部を回動自在に連結するようにしてある。回転部材15のうち回転軸3の軸心Aに対して偏心した位置に連結軸部46が左方へ突出した状態でボルト50で固定され、ガススプリング20のブラケット26がベアリング4

8を介して連結軸部46に外嵌され回動自在に支持されている。

5

10

15

20

25

(2) 図9に示すように、このバランサ機構8Bは、ガススプリング20Bと、ガススプリング20Bとアーム部材56を有する連結アーム55であって、そのガススプリング20Bを介して伸縮可能な連結アーム55と、軸支持機構5側の静止部材10に、連結アーム55の下端部を回動自在に連結する第1連結部40Bと、回転軸3の左端部に固定された回転部材15のうち回転軸3の軸心Aに対して偏心した位置に、連結アーム55の上端部を回動自在に連結する第2連結部45Bとを備えている。ガススプリング20の下端部のブラケット25Bに、アーム部材56の上端部が固定的に連結され、アーム部材56の下端部が第1連結部40Bにより静止部材10に連結され、ガススプリング20の上端部が第2連結部45Bにより回転部材15に連結されている。

このバランサ機構8Bによれば、ガススプリング20Bを必要以上に大型化することなく、ガススプリング20Bを確実に組み付け、そして、そのガススプリング20Bにより回転軸3にバランシング用回転モーメントM2を確実に作用させることができる。

尚、図8と同じように、第2連結部により、連結アーム55の上端部を、回転 軸3のうち軸心Aに対して偏心した位置に回動自在に連結してもよい。また、ガ ススプリング20の上端部にアーム部材を固定的に連結したもの、或いは、ガス スプリング20の上下両端部に1対のアーム部材を固定的に連結したものを、連 結アームとしてもよい。

(3) 図10に示すように、このバランサ機構8Cは、ガススプリング20の代わりに、油圧シリンダ60を設け、この油圧シリンダに60に略一定圧の油圧を供給するアキュムレータ61を設けたものである。

油圧シリンダ60のシリンダ部材62の下端部に設けたブラケット65が、第1連結部40Cにより静止部材10に回動自在に連結され、油圧シリンダ60のピストンロッド63の上端部に設けたブラケット66が、第2連結部45Cにより回転部材15のうち回転軸3の軸心Aに対して偏心した位置に回動自在に連結されている。この油圧シリンダ60及びアキュムレータ61がガススプリング2

0 と同様の機能を発揮し、回転軸3 に前記回転モーメントM1 の少なくとも一部 を相殺するバランシング用回転モーメントM2を作用させる。

尚、図8と同じように、第2連結部により、油圧シリンダ60の上端部を、回転軸3のうち軸心Aに対して偏心した位置に回動自在に連結してもよい。また、図9と同じように、油圧シリンダ60を有する連結アームを設け、この連結アームの下端部を第1連結部により静止部材10に回動自在に連結し、連結アームの

ト端部を回転軸3又は回転部材15のうち軸心Aに対して偏心した位置に回動自

在に連結してもよい。

5

15

20

25

(4) ガススプリング20、油圧シリンダ60の取り付け位置と姿勢については、 10 適宜変更可能である。例えば、ガススプリング20、油圧シリンダ60を回転軸 3又は回転部材15の側方に配設して横向き姿勢で取り付けてもよいし、ガスス プリング20、油圧シリンダ60を回転軸3又は回転部材15の上方に配設して 下向き姿勢にして取り付けてもよい。

- (5) 1対の回転軸3, 4の各々に対して1対のバランサ機構8~8Cを設け、回転軸3, 4にバランシング用回転モーメントを作用させるようにしてもよい。
  - (6) 各回転軸3,4に対して複数のバランサ機構8~8Cを設けてもよい。
- (7) ガススプリング20の弾性付勢力、つまり、ガススプリング20内のガス 圧を調節可能にしてもよい。この場合、回転モーメントM1の大きさに応じてガ ス圧を自動的に調節する為の、圧力調節バルブとその制御装置等からなるガス圧 調節手段を設けてもよい。
- (8) 前記バランサ機構8~8 Cは、インデクサー装置1だけでなく、クランクプレス装置において可動盤を上下に往復駆動するクランク機構のクランク軸を回転可能に支持する回転軸、ロボットアームにおいてアーム部を回動可能に支持する回転軸等々、回転軸に支持された部材から回転モーメントが作用する回転軸を有する種々の装置に適用することができる。

#### 請求の範囲

1. 軸支持部に回動自在に支持された回転軸に、この回転軸により支持される部材から作用する回転モーメントを軽減する為のバランサ機構において、

5 ガススプリングと、

10

15

前記軸支持部側の静止部材に、前記ガススプリングの一端部を回動自在に連結 する第1連結部と、

前記回転軸の端部又は回転軸の端部に固定された回転部材のうち回転軸の軸心 に対して偏心した位置に、前記ガススプリングの他端部を回動自在に連結する第 2連結部とを備え、

前記ガススプリングにより回転軸に前記回転モーメントの少なくとも一部を相 殺するバランシング用回転モーメントを作用させるように構成したことを特徴と する回転軸用バランサ機構。

- 2. 前記回転軸の軸心と、第1連結部の回動軸心と、第2連結部の回動軸心とが平行であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の回転軸用バランサ機構。
- 3. 前記第2連結部は前記回転軸の端部又は回転部材から回転軸の軸心方向へ突出する連結軸部を有し、この連結軸部を介してガススプリングの他端部が回転軸又は回転部材に回動自在に支持されたことを特徴すとる請求の範囲第2項に記載の回転軸用バランサ機構。
- 20 4. 前記回転軸が、インデクサー装置においてワークを着脱自在に装着するテーブルユニットであって前記回転軸の軸心に対して偏心した位置に設けられたテーブルユニットを回動可能に支持する回転軸であることを特徴とする請求の範囲第1項~第3項の何れかに記載の回転軸用バランサ機構。
- 5. 軸支持部に回動自在に支持された回転軸に、この回転軸により支持される部 25 材から作用する回転モーメントを軽減する為のバランサ機構において、

ガススプリングと、

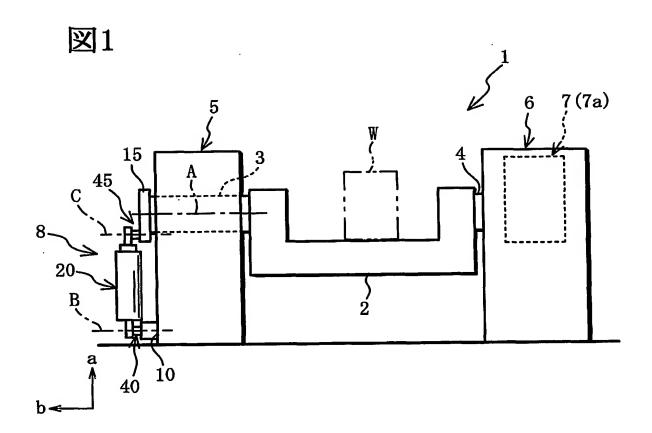
前記ガススプリングを有する連結アームであって、そのガススプリングを介し て伸縮可能な連結アームと、

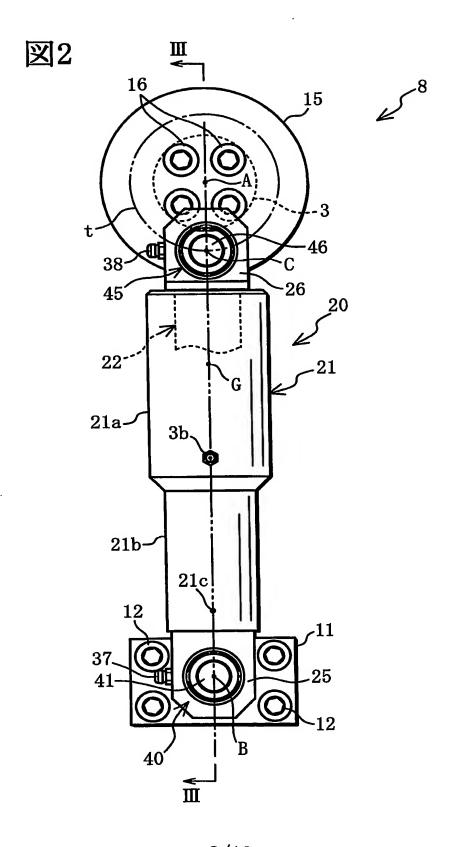
前記軸支持部側の静止部材に、前記連結アームの一端部を回動自在に連結する 第1連結部と、

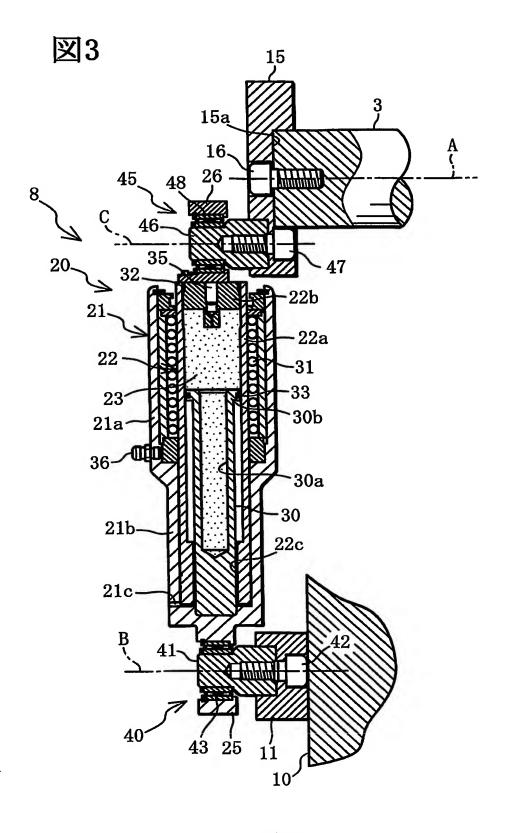
前記回転軸の端部又は回転軸の端部に固定された回転部材のうち回転軸の軸心 に対して偏心した位置に、前記連結アームの他端部を回動自在に連結する第2連 結部とを備え、

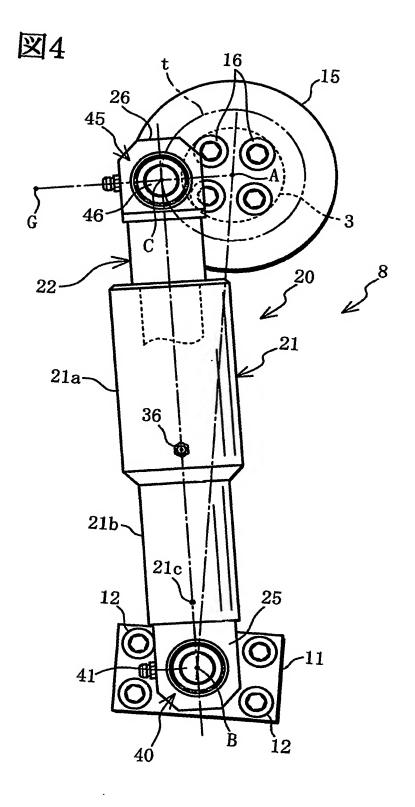
5

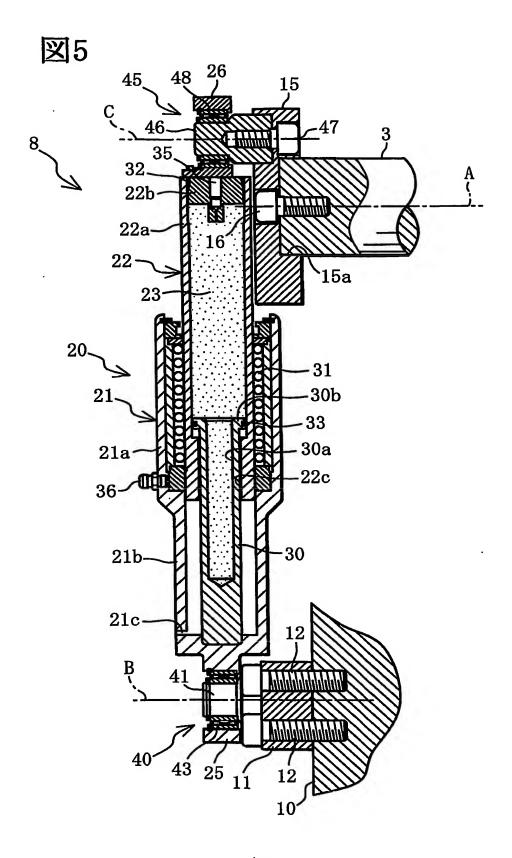
前記ガススプリングにより回転軸に前記回転モーメントの少なくとも一部を相 殺するバランシング用回転モーメントを作用させるように構成したことを特徴と する回転軸用バランサ機構。

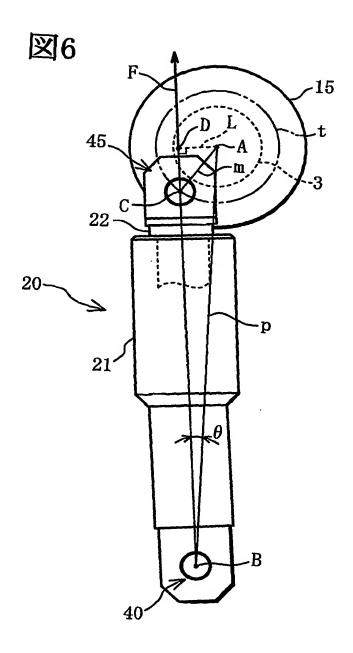






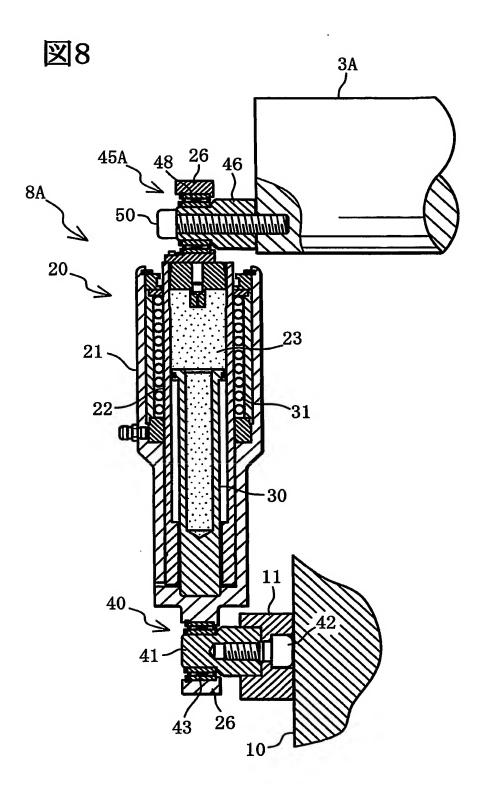




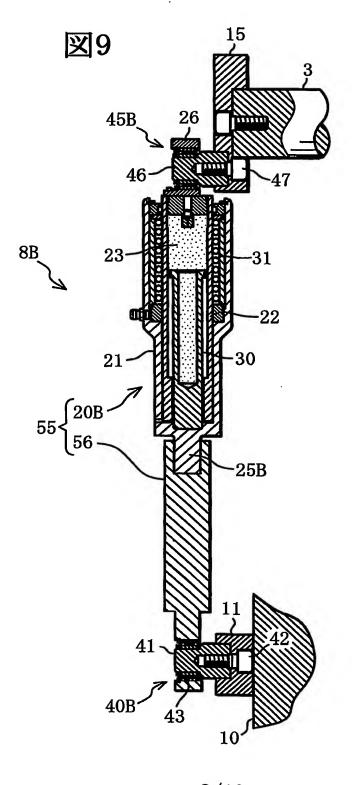


# 図7

| θ | M2                        |
|---|---------------------------|
| 0 | 0                         |
| 1 | $F \times 0.017 \times p$ |
| 2 | $F \times 0.035 \times p$ |
| 3 | $F \times 0.052 \times p$ |
| 4 | $F \times 0.070 \times p$ |
| 5 | $F \times 0.087 \times p$ |
| 6 | $F \times 0.105 \times p$ |
| 7 | $F \times 0.122 \times p$ |



PCT/JP2003/013389



9/10

